PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-227822

(43)Date of publication of application: 09.10.1986

(51)Int.Cl.

B01D 53/34

(21)Application number: 60-069531

(71)Applicant :

KAWASAKI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing:

01.04.1985

(72)Inventor:

MATSUMURA HIROYUKI SHIYOUJI TAKATOSHI

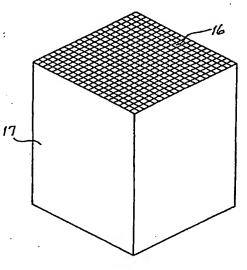
SHIMIZU TAKAYOSHI

(54) REMOVING DEVICE FOR CARBONIC ACID GAS

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the absorbing power of CO2 by sticking an amineseries organic substance onto the surface of a porous material to obtain a solid substance and by using said substance as the adsorbent of CO2 and employing said solid substance as the absorbing bed of a lattice-shaped, honeycomb-shaped or their combined structure.

CONSTITUTION: The amine-series organic substance such as polyethyleneimine, etc. is stuck onto the surface of the porous material such as alumina, etc. to obtain a substance, which is molded into a lattice shape. In addition, the diameter of the lattice 16 shall be 2W10 times length of the representative diameter of solid adsorbent. The respiratory gas in a closed space is passed through such lattice-shaped container 17 in order to absorb CO2. The container formed here can be lattice-shaped, honeycomb-shaped, but its flow path is complicated, so the CO2-adsorbing 17 capacity of the adsorbent is enhanced.



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 顧 公 告

⑫特 許 公 報(B2)

平3-39729

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

2000公告 平成3年(1991)6月14日

B 01 D 53/34

135 Z

6816-4D

発明の数 2 (全5頁)

❷発明の名称		各称	炭酸ガス除去装置						
						60-69531			
個発	明	者	松 村	宏	Ż	兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業株式会社技術研究所内			
@発	明	者	庄 司	恭	敏	兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業株式会社技術研究所内			
⑦発	明	者	清 水	孝	悦	兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 川崎 <u>重工</u> 業株式会社神戸工場内			
砂出	願	人	川崎重	C業株式s	会社	兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号			
少代	理	人	弁理士	塩出 耳	I —				
赛	查	官	荻 島	俊	治				

1

10特許請求の範囲

1 外部環境とほとんど隔絶した密閉空間内にお ける、人間等の排出するCOaガスを乾式で吸着除 去する装置であつて、

た粒状固体を吸着材とし、

この固体吸着材の平均粒径の2~10倍の平均内 径を有する多数の狭流路を備えたセル構造体の各 ... 狭流路内に、前記吸着材を充てんしたことを特徴 とする炭酸ガス除去装置。

2 外部環境とほとんど隔絶した密閉空間内にお ける、人間等の排出するCO2ガスを乾式で吸着除 去する装置であつて、

多孔質材の表面にアミン系有機物質を付着させ た粒状固体を吸着材とし、

この固体吸着材の平均粒径の2~10倍の平均内 径を有する多数の狭流路を備えたセル構造体の各 狭流路内に、前記吸着材を充てんし、

セル構造体の各狭流路の内表面にアミン系有機 物質を付着させたことを特徴とする炭酸ガス除去 20 り、充てん構造体に詰めてガスを流通する時、ガ 装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

2

本発明は、多孔質表面を有する粒状固体表面に 炭酸ガスと親和性のあるアミン系有機物質を付着 させた固体吸着材を用い、吸着材のCO2吸収力を 最大限に発揮し得る充てん層セル構造を備えた炭 多孔質材の表面にアミン系有機物質を付着させ 5 酸ガス除去装置、詳しくは、比表面積のきわめて 大なる粒状固体吸着材と被処理ガスとの接触時間 を向上させ、さらに広い内表面を有する充てんセ ル構造体内面にも、CO₂吸収力を持たせることに より、効率良くCO2を除去することができる炭酸 10 ガス除去装置に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、炭酸ガス除去装置として、CO2と親和力 のあるポリエチレンイミン、テトラエチレンアミ ンペンタンなどを、比表面積のきわめて大なる多 15 孔質粒状固体表面に付着させた吸着材を用いる研 究例が知られている。

(発明が解決しようとする課題)

この場合、比表面積が大きなものを用いるため に、必然的に粒子径は1m以下の小さなものにな スの通気抵抗が大きい上、ガス流が偏流を起こす ことによつて、すべての固体吸着材にCOaが吸着 されることがなく、充てん吸着材のCO。吸着力を 3

完全に得ることができないという問題点がある。

本発明者らは、この従来技術の問題点を解決す るために鋭意研究を行い、種々検討を重ねた結 果、ガスの偏流をなくしすべての充てん吸着材が 均一に、しかも、ほぼ完全にCO2を飽和吸着でき 5 る方法を見い出した。すなわち、ガス流に直角方 向の断面形状が、粒状吸着材の平均直径の2~10 倍の平均内径を有する格子状、ハニカム状、波形 状のような多数の狭流路を備えたセル構造体の内 部に、吸着材を単純充てんすることによつて、吸 10 狭流路内に、前記吸着材を充てんし、 着材と吸着材、および吸着材と壁面がブリッジを 形成するようになり、ガスの通過しやすい狭流路 をランダムに形成することになる。

ここで形成される狭流路は、通気抵抗が小さい スとの接触が飛躍的に向上し、吸着材のCO2吸収 力を十分に発揮させることができる。さらに、格 子状、ハニカム状、波形状などに並ぶ狭流路壁面 を構成する材料にも、アミン系有機物質を付着さ 当りのCOz吸収力を増加させることができる。

本発明は、上記の知見に基づきなされたもの で、潜水艦、宇宙船のように外部環境とほとんど 隔絶された密閉空間内における、人間、その他動 として、充てん構造体の構造を工夫し、かつ新規 な方式を採用することによって、吸着力のきわめ て大なる炭酸ガス除去装置を提供することを目的 とするものである。

また、本発明は、炭酸ガス除去装置の炭酸ガス 30 吸着材として、多孔質粒状固体の表面にアミン系 有機物を付着させたものに着目し、そのCO2吸収 力を飛躍的に向上させるようにした炭酸ガス除去 装置を提供することを目的とするものである。

[課題を解決するための手段および作用]

上記の目的を達成するために、本願の第1の発 明の炭酸ガス除去装置は、外部環境とほとんど隔 絶した密閉空間内における、人間等の排出する CO.ガスを乾式で吸着除去する装置であつて、

た粒状固体を吸着材とし、

この固体吸着材の平均粒径の2~10倍の平均内 径を有する多数の狭流路を備えたセル構造体の各 狭流路内に、前配吸着材を充てんしたことを特徴

としている。

また、本願の第2の発明の炭酸ガス除去装置 は、外部環境とほとんど隔絶した密閉空間内にお ける、人間等の排出するCO2ガスを乾式で吸着除 去する装置であつて、

多孔質材の表面にアミン系有機物質を付着させ た粒状固体を吸着材とし、

この固体吸着材の平均粒径の2~10倍の平均内 径を有する多数の狭流路を備えたセル構造体の各

セル構造体の各狭流路の内表面にアミン系有機 物質を付着させたことを特徴としている。

なお、狭流路の平均内径が、粒状固体吸着剤の 平均粒径の2倍未満の場合は、充てん効率が低下 にもかかわらず複雑であるため、固体吸着材とガ 15 するために、全体として容積当りの吸着能力は低 下することとなる。 2倍未満の狭流路における充 てん効率低下の要因は、壁面とのブリッジ効果に よるものであり、文献等にも示されている(例え ば、R. W. Schuler、et al; CEP. Symposium せた多孔質材を用いることによつて、さらに容積 20 Ser.、48、Na4.19(1952))。一方、狭流路の平均 内径が、粒伏固体吸着剤の平均粒径の10倍を超え る場合は、吸着時に発生する吸着熱の伝導による 冷却効果が悪くなるため、事実上、全体としての 吸着能力が低下し、使用に耐えないものとなる。 物の排出するCO2ガスを乾式で吸着除去する装置 25 なお、10倍という数字は、本発明の具体的使用目 的である生命維持装置のCO2吸着剤として、特許 請求の範囲の吸着剤を使用する場合における吸着 性能に起因する。

以下、図面に基づいて説明する。

第1図は、本発明の粒状固体吸着材を用いた CO2除去装置の基本フローを示したものである。 そのシステムは密閉空間内の呼吸気ガスをフアン 1によつて固体吸着材を充てんした充てん層2に 吸引し、内部の固体吸着材3によつてCO₂を吸着 35 せしめ、切換弁4を介して、望ましくはフイルタ -6を介して再び密閉空間へ処理済みエアとして 戻す方式である。ここでもう1つの充てん層7は 充てん層2と同じ構造で、内部に固体吸着材を充 てんしたものである。ここでは、既にCO₂を吸着 多孔質材の表面にアミン系有機物質を付着させ 40 し終つた吸着材を加熱、あるいは減圧吸引によつ てCO2を分離脱着し、空間内エア循環流路とは異 なる流路8を通して、空間の外部へ排出あるいは 蓄積するシステムとなつている。この操作によつ て、充てん層では再びCO。吸着力を回復し、充て

ん層2がCO2吸着力を失つた時点で、弁4を切り 換えることによりCO2の吸着を開始する。この複 数個の充てん層を有する第1図のCO₂除去装置 は、空間内エアの浄化とCOzの除去とを、同時 に、かつ連続的に行うことができる。5,8はラ 5 イン、10はコンプレッサー、11はCO₂タン ク、12は加熱・冷却ライン、13はCO2ライ ン、14,15は切換弁である。

本発明の炭酸ガス除去装置とは、第1図の充て ん層2および充てん層7の内部構造に関するもの 10 である。

〔実施例〕

以下、実施例を上げて本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はこれらの実施例によつて限 定されるものではなく、種々の応用実施が可能で 15 の開孔(狭流路)20を示している。 ある。

実施例 1

第2図~第4図は、充てん層を形成するのに用 いた格子16を有する格子状セル構造体17であ せたアルミナでできている。なお、格子16の内 径Dは3.0mである。

第2図に示すセル構造体に、0.5~1.0㎜の平均 径を有する多孔質アクリル樹脂でできたポリエチ 充てんした時、第1表の実験結果に示すように、 同一固体吸着材を狭流路のない構造体に充てんし た場合と比べ、約1.3倍CO2吸収力が増加した。 なお、第4図は、狭流路をガス流れ方向に切断し

第 1 表

充てん <u>構造体</u>	CO ₂ 吸収力(1Hr当り)
単純充てん <u>構造体</u> 外形寸法 100 ¹ ×100 ^w ×100 ^p	入口O2 濃度7.6 mod lg O2 吸着量 21g

充てん <u>構造体</u>	CO ₂ 吸収力(IHr当り)
吸着材料 600g	
第2図の充てんセル構 <u>造体</u> 格子 3mx×3mm	入口O2. 濃度7.6mmHg O2. 吸着量 27g
外寸法 (100 ^c ×100 ^w ×150 ^p) 吸着材充てん量 600g	

6

第5図~第7図は、本発明の他の実施例を示す セル構造体の断面形状であり、第5図は波形の開 孔(狭流路) 18を示し、第6図は斜め格子形の 開孔(狭流路)19を示し、第7図はハニカム形

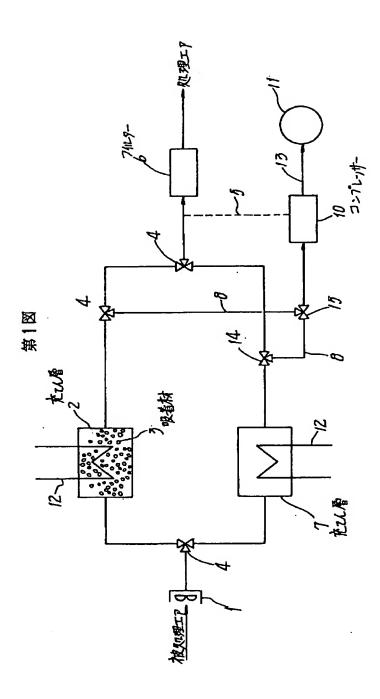
〔発明の効果〕

本発明の炭酸ガス除去装置は上記のように構成 されているので、潜水艦、宇宙船等のみならず、 密閉空間内の環境制御装置において、CO2を効率 り、材料は多孔質でポリエチレンイミンを付着さ 20 よく、かつ安定して吸着除去することができると いう効果を奏する。

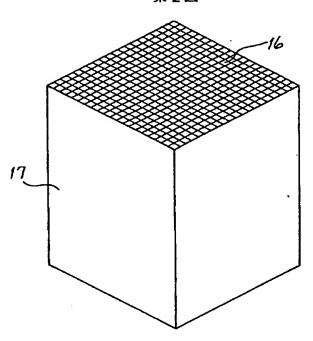
図面の簡単な説明

第1図は本発明の装置の一例を示すフローシー ト、第2図は本発明の実施例に用いた充てんセル レンイミンを付着させた粒状固体吸着材3を単純 25 構造体の斜視図、第3図はその一部拡大図、第4 図は開孔(狭流路)内の吸着剤の充てん状態を示 す説明図、第5図~第7図はセル構造体の他の実 施例を示す説明図である。

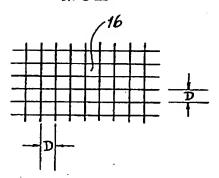
1……フアン、2, 7……充てん層、3……吸 た図であり、吸着剤3の充てん状態を示してい 30 着材、4·····切換弁、5·····・ライン、6····・フィ ルター、8……ライン、10……コンプレツサ ー、11 ······CO: タンク、12 ·····加熱・冷却ラ イン、13······· CO2ライン、14, 15······切換 弁、16……格子、17……格子状セル構造体、 35 18, 19, 20……開孔(狭流路)。



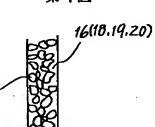
第2図



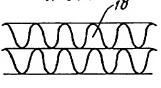
第3図



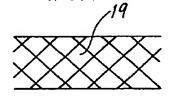
第4図



第5図



第6図



第7図

